This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑲ 日本 国 特 許 庁 (J P)

① 特許出頭公妻

^図 公 表 特 許 公 報 (A)

 $\Psi 5 - 504122$

码公表 平成5年(1993)7月1日

Int. Cl. 5

識別記号

厅内签理番号

審 査 請 求 未請求

3 (1)

C 04 B 35/00

В

子備審査請求 有

部門(区分)

35/46

リーケ

C 7310-4G X

(全11頁)

60発明の名称

改良されたセラミック誘電体組成物および焼結性を改良する方法

创特 題 平3-504394 約翻訳文提出日 平4(1992)8月27日

願 平3(1991)1月22日 8892出

❸国際出願 PCT/US91/00297

の国際公開番号 WO91/13041

優先権主張

@発明者

パーグナ, ホラーショウ・エン

アメリカ合衆国デラウエア州 19807、ウイルミントン、バイニン

グレイン34

の出 類 人 イー・アイ・デュポン・ドウ・ ヌムール・アンド・カンパニー アメリカ合衆国デラウエア州 19898. ウイルミントン. マーケッ

トストリート1007

の代 理 人

弁理十 高木 千葛 外2名

創指 定 国

AT(広域特許), AU, BB, BE(広域特許), BF(広域特許), BG, BJ(広域特許), BR, CA, CF(広域 特許),CG(広域特許),CH(広域特許),CM(広域特許),DE(広域特許),DK(広域特許),ES(広域特 許), F I, F R (広域特許), G A (広域特許), G B (広域特許), H U, I T (広域特許), J P, KR, LK, LU(広域特許), MC, MG, ML(広域特許), MR(広域特許), MW, NL(広域特許), NO, P L,RO,SD,SE(広域特許),SN(広域特許),SU,TD(広域特許),TG(広域特許)

最終頁に続く

讃文の証囲

- 1. 次の工程:
- (a) 焼詰用融剤症分の赤原物質をセラミック粉末と混 合し、それによって融剤成分の光緊物質が多々の粒 子の上に海一なコーティングを形成するようにして、 そして
- (b) 乾燥し、そして場合により触度された粒子を選集

に従ってセラミック粉末の均一に粧度された粒子を含 育するセラミック誘電体組成物の築結性を向上させる

- 2. セラミック粉末が¥g、Ba、Pbのチタン酸塩またはそ の混合物を含有する請求項1記載の方法。
- セラミック粉末がシリカ、ケイ酸塩またはその混合 物を含有する無求項1記載の方法。
- 4.(a) 少なくとも1個のホウ素と1個の亜鉛の砂料成分 の先駆物質の講講路技をセラミック粉末に加え、こ の間pRをあらかじめ決めた範囲内に維持して、セラ ミック舒求粒子の表面からのイオンの含質を妨ぎ:
 - (b) 粉末の液性展界より下で混合物を激しく資枠し、 位子を維明成分の先駆物質で均一に展復し、そし
 - (c) 乾燥し、そして場合により装置された双子を提定
 - ことによって現時用融剤をセラミック研末粒子の表面

に均一に分布させる請求項2または3足載の方法。

- 5. 亜鉛の融剤成分の元堅物質が本質的に硝酸亜鉛、詐 設亜鉛、半酸亜鉛なよび塩化至鉛であって場合により Ca、Ba、Sr、Mgまたはその混合物の先駆物質と混合し たものからなる群から選ばれ;そしてホウ素の触剤成 分の先駆物質が本質的にホウ酸アンモニウムなよび水 溶性のホウ酸であって、場合によりSi、Ge、Alまたは その混合物の先駆物質と混合したものからなる群から 選ばれる無水項4を並の方法。
- 6. (a) ヒドロキシル化されたセラミック粉末を水と非混 和性の有機溶剤中の少なくとも1個の亜鉛と1個の ホウ素の触剤成分の先駆物質の溶液中に分散さ
 - (b) 粒子を分離し、そして疣浄し:そして
- (c) 吃燥させ、そして場合により装置された粒子を規 袋する、

ことによって発詰用砂剤をセラミック財来粒子の表面 上に均一に分布させる請求項2または3記載の方法。

- 7. 先駆物質が本質的に亜鉛およびホウスアルキルまた はアルコキシドの先駆物質であって、場合によりSi、 Ge、Alまたはその混合物またはCa、Ba、Sr、Igまたは その混合物の先駆物質と混合したものからなる耳より 選ばれる調求項6記載の方法。
- 3.(a) セラミック粉末を水中に分数させ:
 - (b) 少なくとも1個の亜鉛と1個のホウ素の触剤成分

の光磁物質の水お収を高等のまたは温暖的のいずれかの調配された速度でその分数点に加え、この間分数点のBBを6.5~7.5の範囲内に、そして温度を50~70での範囲内に維持し:

- (c) セラミック於末柱子を回収し:そして
- (d) 転乗し、そして場合により無限された粒子を収え する、

ことによって使居用も利をセラミック粉末位子の表面 上に均一に分散させる調水項2または3記載の方法。

- 9. 亜鉛の触剤成分の先駆物質が本質的に酢酸受船、ギ酸亜鉛なよび塩化亜鉛であって、場合によりCa、Ba、Sr、Ngまたはその最合物の先駆物質と混合したものからなる群から連ばれ:そしてホウ素の融剤成分の先駆物質が本質的にホウ酸アンモニウムなよび水溶性のホウ酸であって、場合によりSr、Ge、Matacはその混合物の先駆物質と混合したものからなる群から遅ばれる 領攻項8足載の方法。
- 10. 各々の位子が急時用融列の均一なコーティングを有するセラミック粉末の位子からなる改良された誘電体セラミック粉末組成物であって、肝に急時用融列が粉末の50重量%より少なく含有し、1/2~5/1の2n0対B103のモル比を有するホウ設亜鉛から主としてなり、そして次の工程:
 - (a) 境結用融列或分の完認物質をセラミック粉末と混合し、これによって触列或分の完堅物質が各々の拉

の間間をあらかじめ込めた範囲内に保って、 せうミック 粉末粒子の表面からのイオンの溶解を妨ぎ:

- (b) 混合物を粉末の液性混界より下で激しく逆搾し、 粒子を融剤成分の先駆物質で装置させ:そして
- (c) 按理された粒子を乾燥し、そして場合により環境する。

によってセラミック粉末粒子の表面上にホウ酸亜鉛を ペースとする桑秸用融剤の均一な分布を育する桑秸性 セラミック誘電体粉末組成物。

- 14. 母電性電性材料とセラミック誘電体配合物の脳の集 成体からなる改良された積層セラミックデバイスであって、前記デバイスが次の工程:
 - (a) 境結用触列或分の先駆物質をセラミック分末と混合し、これによって触列或分の充腐物質で各々の柱子上に均一なコーティングを形成させ:
 - (b) 吃鍋し、そして場合により気度された粒子を提売。 1.
 - (c) 結合剤ポリマーと運発性溶剤の溶液中のセラミック粉末の装置された粒子の分散液を場合によりセラミック粉末の装置されない粒子と混合してキャスティングは成物を形成させ:
 - (d) テープキャスティング組成物の高層を可能性基体上におき、キャスト層を加無し、そこから運発性の溶剤を除去して、グリーンテープを形成させ:

子にコーなコーティングが形成され:そして

- (b) 無限された粒子を使用し、そして場合により発見する。
- ことによって形成された、上記諸葛体セラミック野来 組成物。

11. 次の工程:

- (a) 少なくとも1個のボウ素と1個の受験のも研究分の光度物質の最適溶液をセラミック粉末組成物に加えることによってセラミック粉末柱子の表面上にボウ製豆剤を含有する最適用融料を均一に分散させ、この間分散液の卵をあらかじが決めた範囲内に戻ってセラミック粉末柱子の表面からのイオンの溶解を妨害:
- (b) 混合物を粉末の液性混界より下で激しく資辞し、 粉末粒子を融剤成分で装置させ:そして
- (c) 被覆された粒子を乾燥し、そして場合により浸染する.

によって装置された請求項10記載の改良されたセラミック誘電体粉末組成物。

- 12. 位子の集結と組成物の最密化を達成するために約 750~1150℃の範囲内で集成される無求項10または11 記載の改良されたセラミック誘電体別末組成物。
- 13 次の工程:
- (a) 少なくとも1個のホウ素と1個の亜鉛の離剤収分 の光駆物質の遺稿溶液をセラミック粉末に加え、そ

(e) 有投資資中に分散させた事電性電便材料の層を多数のグリーンテープの各々の層に施用し:

- (f) 多数の電極を限着したグリーンテープを観暑し、 グリーンテープと電極材料の交互の器にした集成体 を形成させ:そして
- (g) 奥成体を750℃~1150℃に加熱し、そこから有機 護費と有機結合剤を除去し、そして運電性電腦材料 と誘電体を規結する、

15. 周求項1 記載の方法によって作られた認結用範囲の 均一なコーティングを有するセラミック粉末の粒子で あって、場合によりセラミック粉末の被置されない粒 子と理発性溶剤中で混合したものからなるスクリーン 印刷しうる関類組成物。 発明の名称

改良されたセラミック誘電体組成功 および見精性を改良する方法

発明の計量

本発明は、電子装置用の推着セラミック構造物を製造 するための改良されたセラミック組成物に関し、さらに 共同には、受務用動詞、特にホウ製亜料をベースとする 触刺を組成物全般にわたって均一に分布するように改良 することによって低温の袋坂温度におけるこのような組 成物の発精性を改良する方法、すなわら向上させる方法 に凝する。

階形セラミックコンデンサー (aultilayer carasic capacitors)(ILC's)はその高い体積効率と小さな形状の ためにセラミックコンデンサーの最も広く使用された形 . ひてある。

これらのコンデンサーは数化雰囲気中で1200~1400℃ の範囲の温度においてセラミック誘電体配合物と導電性 竜極材料とを共党成すること、すなわち焼詰することに よって典型的に製造される。しかしながら、これらの条 許下の説成は、高融点を持つ電圧材料、高温での良好な 抗酸化性、誘電体の無成温度における染結性、および境 特温度において誘電体と相互に作用しうる委託の傾向を 必要とする。これらの必要条件は通常電腦材料の選択を

食金其の白金とパラジウ または白女、パラジウムまた に全の合金に料思する。

セラミック配合物は多種構造物中でセラミックと共和 立てる事業体の程点よりも悪い温度、例えば70%選/30 名パラジウム合金の場合的1150で以下、および裏の場合 1033で以下の温度で過ぎな気密体に乗詰されなければな らない。また裏の場合に、意味工具の間に選集体を無化 から坊ぐために非常化性雰囲気中では遺物を発成しなけ ればならない。1130℃以下の温度で発精させる場合に、 近恋で気密な構造物を実現するため、触測をセラミック 誘導体配合物に添加することができる。例えば、米国特 許4.640.905は、列えば遊/パラジウム導電体を育する 1LC´sに使用するために、マンガンがドーピングされた ホウ酸亜鉛酸剤と高調電車(K)を持つチタン酸パリウム をベースとする巫具袋成のセラミックとを記述してい

USSR特許692, 310は低い焼詰温度で高周波コンデンサ ーを製造するのに使用する、チタン酸パリウムをベース とするセラミックの装詰された「ケーキ」中のホウ酸亜 鉛の3~5重量%の存在を記述している。コンデンサー に数化性雰囲気中の圧力或形と1020~1080℃で衰成する ことによって製造される。

米国特許4.845.062は興寒電体を持つ NLC's中でチタン 製マグネシウムをベースとするセラミックのための気后 助剤として用いられるホウ酸亜鉛のフリット(frit)を足

活している。

米国特許4,879,261は蜀澤電体を育する多層基板を作 るのに用いられるホウ鮫亜鉛のフリットを有する二級化 ケイ書をベースとする低い誘電率組成物を記述している。 基体は、能動電子部品、例えば集積回路に取付けるため に使用することができる。

ホウ酸亜鉛が多数の金質酸化物の混合物中の収分であ るガラス組成物は従来の技術文献に記載されているが、 モノリシックの電子部品を形成するために発籍する前に セラミック粒子をコーティングすることは示されていな

米国特許4,610,968と米国特許4,610,791はコンデンナ 一の成形加工において電圧材料として低価格の単金裏の 使用を可能にする充分な低温で集結することができるセ ラミック誘電体組成物を配迹している。誘電体組成物は 米国特許4,526,396に記載されているボールミル粉砕方 注で製造される。

セラミック砂末への融列の添加は、電話された誘電体 の誘電特性を低下させ、例えば、より低いKの、より低 い機械的強度なよび所望より高い誘電損失率を与える傾 同を育する。従って党籍性を増加させるのにサブミクロ ンのセラミック野来が使用され、熔融添加剤量を最盛に するようにされる。触剤の拉皮は非常に小さく、すなわ ちセラミック粉末の大きさよりはるかに小さくてべきで ある。進んだ映電体配合物においては、セラミック野来

の粒度は、実質的に1ミクロン以下であり、ミクロンの 1/10水準の融別位度を必要とする。一般に位度が1ミク ロンより可なり小さい騒劇の組成物の粉末を作ることは 因難である。これはガラス状物質を蒸粉砕してナブミク ロンの粒子を生成させることの困難に加えこのような粒 子がより大きい位子へ募集する傾向があるためである。 従って、従来の技術において記述された難期は約1ミク ロンかそれより大きな拉定を持つ傾向がある。たとえみ 剤がより小さい位度で作ることができたとしても、非常 に細かい粒子がポリマーと溶剤の悪菌体中で凝集し易い 傾向のために、セラミック設定の粒子の間に融剤粒子の 均一な分布を実現させることは不可能でありえよう。

この低温泉成誘導体中の融刺の均一な分布を実現する ことの困難さは、セラミック粒子を特殊なデポジション 技術により種類で复覆させた本発明によって解決され、 『そして一般にこのコーティング方法はコーティング工程 の間に粉末粒子の表面からイオンが過度に除去されるこ となく様々のセラミック粉末に適用することができたの である.

発明の長的

本発明は改良された低温表成セラミック粉末組成物、 および次の工程:

(a) 党結用離剤の成分の光超物質をセラミック粉末と混 合し、それによって融利収分の光磁物質で多々の位子 の上にヨーなコーティングを形成させ:そして

(b) を重し、そして場合により共通された粒子を発表する。

による触例でセラミック粉末な子の表面を向一にコーディングすることによって受精明動料、特にホウ数受影をベースとする触剤の組成物全数にわたっての分布を改良する、低温の環域温度におけるこのような組成物の環境性を向上させる方法に関する。

本発明を実施する1つのコーティング方法は最結用融 剤をセラミック粉末粒子の表面上に次の工程:

- (a) 少なくとも1個のホウスと1個の亜鉛の融列成分の 光度物質の重複溶液をセラミック粉末に加え、この間 pHをあらかじめ戻めた範囲内に維持して、セラミック 粉末粒子の表面からのイオンの溶解を妨ぎ:
- (b) 粉束の液性限界以下で混合物を激しく撹拌して粒子を融料成分の完略物質で均一に致復し:そして
- (c) 乾燥し、そして場合により均一に装置された粒子を 提集する。

によって均一に分布させることからなる粉末の減益現界 (liquid limit)以下で配合することにある。

液性限界とは液体とプラスチック状態の間の知恵に現 定された境界におけるセラミック位子を含有する粉末の 重量光で示す水分含量を表す。ASTX機準D4318-84に土壌 に関連して、液性限界の機準試験法をより詳細に記述し ており、その数示は粉末に関する参照としてここに組み 入れる。

本発明の方法から生成するセラミック誘電体組成物は実質的に改良されており、そして各々の粒子が均一性を持つが必ずしも連続することを要しない説話用融剤のコーティングを持つセラミック数化物の粒子からなり、ここで耐記説時用融剤は主として粉末の約50重量%より少ない量のホウ散亜鉛からなり、そして1/2~5/1の3:0;に体する2n0のモル生を持つ。

さらに本発明は低温の焼蚊温度における紐密化したセ ラミック誘電体の生成を指向する。改良されたセラミッ ク誘電体粉末組成物は750℃~1150℃までのような低い 温度で絶成され、粒子の発信と組成物の最密化を実現す ることができる。改良されたセラミック誘電体組成物は 米国特許4、640、905に詳細に記述されているように預署 セラミックは造物の下流部門での加工工程で有用であり、 この教示は参照により、ここに組み入れる。そしてその 工程は上述のコーティング方法のいずれかによって作う。 れ、場合により未被理のセラミック粒子と結合剤ポリマ 一お上び採剤性溶剤中で混合された未染筋の装置された 誘竜体の分散液をキャスティングすることでまず形成さ れるテープキャスティングは成物を包含している。2番 目に、グリーンテーブは、テーブキャスティング組成物 の爲層を可損性盛体、例えば關ベルトまたポリマーフィ ルム上に置き、そのキャスト層を加熱し、そこから揮発 性溶剤を除去することで作られる。従って改良された毛 気的性能を示す耐久性があり、良好に発精された罹毒デ

本見明を実施するための第2のコーティング方法は長 距加水分解方法であって次の工程: .

- (a) ヒドロキシル化されたセラミック計画を水と非規句 性の有機溶剤中での少なくとも1個の亜粒と1個のボ つまの融別成分の水下分解しする光度内質の含核中に 分数させ:
- (b) 粒子を譲通、速心分離または頻繁によって分離し、 圧停し:そして
- (c) 乾燥し、そして場合により均一に衰退された粒子を 冬さする。

によって境時用種剤を均一にセラミック粉末粒子の表面 上に分布させることからなる。

本発明を実施するための第3のコーティング方法は表面技形成方法であって次の工程:

- (a) セラミック粉束を水中に分散させ:
- (b) 少なくとも1 個の亜鉛と1 個のホウ素の融料成分の 先駆物質の水溶液を同時にまたは運税的にのいずれか の質節された速度で水性分散液に加え、この間分散液 のpBを6.5~7.5の範囲内に、そして温度を50~70℃の 範囲内に維持し:
- (c) セラミック粉末粒子を回収し:そして
- (d) 乾燥し、場合により均一に被覆された粒子を環境す

によって装結用融刺を均一にセラミック粉末位子の表面 上に分布させることからなる。

__

パイスは、次の工程:

- (a) 有機謀其中に分散させた誘電性電篷材料層を多数の グリーンテープの層の各々に適用し:
- (b) 多数の電篷を限層したグリーンテーブを積層し、グ リーンテープと電篷材料の交互の層の異成体を形成 し:
- (c) 奥成体を750~1150℃に加熱し、そこから有機謀員 と有機結合剤を除去し、そして導電性電篷材料と誘電 体を境結させる。

ことにより製造される。

ILC'sを組立てるほかの方法は上述のコーティング方法のいずれかで作り、場合によりその未受理粒子と薄異性溶剤中で混合した。未見結の数理された誘電体粉末を分散させて厚膜ペーストを形成させることを含む。スクリーン印刷方法を用いて誘電体および会異層構造が設計される。そして誘電体と会異との層構造、および異2の電圧署を包含する集成体は共気或される。

発明の詳細な説明

本発明が使用するセラミック講覧体材末に0.10ミクロン~5ミクロンまでの平均の位度を育する。 最良の結果は、未発格材末の位度が0.2~1.5ミクロンの範囲にある場合に認められる。

平均の位度が0.1ミクロン以下である場合、位子の分数は問題を生じ、これにこのような位子の疑問し易い傾向が所望の誘導特性を育する均一で過ぎなセラミック誘

電体を得ることを結果では、12を持ち、である。 12を結果である。 12を結果である。 12を結果である。 12を対している 12を持つ 12を対している 12を持つにより 12を対している 12を持つにより 12を対している 12を持つにより 12を対している 12を持つにより 12を対している 12を持つにより 12を持つにより 12を持つにより 12を持つにより 12を持つにより 12を対している 12を対している 12を持つにより 12を対している 12を対している 12を対している 12を対している 13を対している 13を対

本足明の実施において、セラミック野来位子は至としてホウ製亜鉛をベースとする機結用動剤の再替で被覆されている。ここで使用されている「主として」という用語はガラス製造実施に従って、3:0:の33 モル%までをSiO:、GeO:、Al:O:またはその混合物で置換することができ、2n0の33 モル%までをアルカリ土類全国またはその混合物で置換できることを示している。2n0/8:0:のモル比は1/2~5/1の範囲内にあり、典型的には高いKの医体をコーティングするために2/1~3/1であり、そして低いKの医体をコーティングするためには0.55/1~3/1である。

せうミック粉末粒子の表面上に境結用触剤を均一に分布させる工程は、

- (a) 焼詰用融剤成分の先駆物質をセラミック粉末と混合し、それによって融剤成分の先駆物質が各々の粒子上に、均一なコーティングを形成するようにし:そして
- (b) 被譲された粒子を乾燥し、そして場合により提売する.

ことからなる。

:

次のコーティング方法は及位子状のセラミック基はからのイオンの水性泊出をできるだけ少なくしながら本発明を実施するように企画されたものである。

東語された誘導体の誘導特性を低下させる触期の傾向 のために、最小量の触羽症分を用いて所覚の低温の気器 性を連載させることが行ましい。基体の性質お上が研究 の見精特性によって、触刺成分に共復された数末の約 0. 1~50煮量%を占めることができる。高いKの粉末と して、最良の結果は種別成分が約0.15~3重量%の量で 午ぎするとき得られる。過ぎ化させたセラミック諸葛体 中の所望の戦闘のレベルは戦闘コーティングの監知量を 育する装置されない柱子と装置された粉末柱子を選切な 比率で一緒に混合し、そして得られた混合物を焼詰する ことによって得ることができる。駐剤コーティングは全 異年電体収分の発点より下の温度で発詰することができ、 そして過ぎな気を構造を持つセラミック誘電体を生成す る铁理された双子を得るのに必要であるより厚くするべ きではない。装置された組成物の表面積は高い触剤コー ティングを湾用する前の基体の表面限と類似している。

セラミック財家粒子の上に乗時用敵列を均一に分分でされる方法は、本見明によって開発されたものであり、なくれば粒子の表面からかなりのイオンを除去することなく種々のセラミック粒子に融列コーティングを施用することを可能にするものである。通常、イオン除去は水性を解によって起こり、そして多くのセラミック誘電体、列えばチタン数パリウムの誘電特性は正確な化学量論が異たれることを必要とするがためにこれは望ましくないことである。

液性限界は、液体と塑性状態との間の任意に定義した 境界におけるセラミック粒子を含有する粉末の重量%で 示す水含有量として規定される。ASTI模型規格D4318-84 は土壌に関連して減性限界の概率的試験方法を詳細に足 送しており、粉末に関する参照により表示をここに組み 入れる。溶剤としての水および誘電体のセラミック粉末、 分えばチタン酸パリウムの場合には、例えば粉末粒子か うのイオンの部分的溶解とその結果、生ずる基体の不均 化反応を妨ぐために遅えず粉末と接触する水分量を最小 に抑えることが必要である。

このコーティング工程で有用な好ましい先駆物質は 500で以下で揮発性物質と不揮発性の胎剤成分に分解する高度に水溶性の塩である。例えば硝酸亜鉛は500でで分解し、酸化亜鉛の在留物を生ずる。塩かより溶け易い程、粉末に添加する必要な水は少ない。ほかの亜鉛類としては酢酸亜鉛、ギ酸亜鉛および塩化亜鉛をあげることができる。しかしなから、塩化亜鉛は残留の塩化物によってセラミック誘電体特性に悪い影響がひき起こされるかもしれない。

ホウ素に対する先駆物質としてはホウ酸アンモニウムと水溶性のホウ酸が含まれる。ホウ酸アンモニウムは分解によって酸化質素蒸気と酸化ホウ素の残留物を生ずる。ホウ酸は低温で数化ホウ素に分解する。

セラミック粒子表面上への亜鉛とホウ素の先駆物質の キーな分布は、先駆物質の溶液を乗しくかきませられた、

すなわち選供されたセラミック財末に徐々に加えること により実現することができる。無しい資件にお成中の好 末粒子の延集を妨ぐ。いろいろなタイプの市坂のミギサ - 、例えばV-ブレンダー、重直スクリューおよびリ ポンプレンダー、そして市販の食品加工装置、男えば - Robot-coupe Wodel 2-2を選択のアジテーションを行う のに使用することができる。

Robot-coupe Model R-2を用いる典型的な例では、ポ ウルに所定量の粉末を入れ、乾燥空気または窒素でパー ジする。ボウルに蓋をし、高速で提择しながら、乾燥空 気または意義雰囲気に保らつつホウ素の先駆物質の連絡 溶液、場合により他の成分M(ここでMはSi、Ge、Alt たはその混合物である)の元製物質と混合したものが耳 至された速度で、粉末の水分含量を液性限界より下であ るように保ちながら添加される。このようにして容波は ポウルを決して「溢れる」ことなく、そしてホウ素の先 駆物質を粒子の表面上に均一に分布する。ピヒクル溶剤 を蒸発させるにつれ、より多くの溶液を涂々にボウルに 加え、かくして粒子の表面上の完堅物質の費を増加させ る。最初の遺反に早い速度または不充分な撹拌は遊流を ひき起こし、粒子の表面から乾燥して失われる傾向とな り、先駆物質をセラミック粉末内に不均一に分布させる

一旦、ホウ素の光駆物質の添加が終了したならば操作 を亜鉛の先駆物質、場合によりほかの成分 Mi(ここで M

pは使用された基体の性質に応じてその点められた範 題に舞蹈され、そして先駆物質の心臓の希面の間、この 範囲内に維持される。対を維持することが分支位子の長 面から過度のイオンの除去を妨ぐこととなるのが見出さ

はCa、Ba、Sr、Baまたはその混合物である)の元足物質

と混合したものを用いて通り返す。

れた。例えば、チタン数パリウムの場合に38を調整し、 8.5~9.0の間に来るように維持するのが呼ましい。これ らの操作の間に位于表面のまわりの後襲の頭は好ましく ないレベルまで変化するからしれない。考えば、反性の 研製亜鉛溶液のチタン製パリウムへの希面はpRを下げ、 いくらかのパリウムの容易をひき起こすかもしれない。 pRを望ましいレベルに保つには進アンモニアの被窩を最 通のpHレベルに戻るまで加える。もしpHが先駆物室の含 液の添加により好ましくないレベルまで上昇するような ことが起これば、数を海下して最適のp3に戻すこともで

一旦、光弩物質の混合が終了すれば、粉末を推辞しな がら、通常を幾空気または窒素気流下に保ち残留してい る水分の蒸発を促進させる。この段階で粉末試料をポウ ルの異なった部分から取り出し、水分と元昭物質の物質 が均一に分布しているかどうかを確かめるために分析す

試料中の水分の量は真空オーブン中で恒量になるまで 試料の展知量を乾燥させて測定される。元素分析は高温

波誘導結合プラズマ分析器(ICP)を用いて原子発光分光 分析法(AES)によって得られる。

つぎに混合ポウルから取出して、乾燥された粉末試料 を分析し、融剤成分の完整物質がセラミック粒子の表面 に均一に分布しているかどうかが翻定される。故理され たセラミック粒子の表面を標準な方法、例えばX収光電 子分光分析法 (XPSまたはESCA)第2次イオン質量分析法 (SINS)およびイオン批乱光分析法(ISS)で分析する。こ れらの方法は粒子の周辺耳角のみに投稿であり、従って 裏面の分析を構成するが粒子の内容部分の分析を構成す るものではない。未収物質のほかの成分、例えば四ホウ 敢アンモニウム(Azzoniuz tetraborate)の場合でのNä.* および硝酸亜鉛の場合のNO,は基料を空気中で400~600 でで1または2時間、加熱することによって分解され、 そして揮発化され、粉末粒子上に均一なコーティングと しての所望の略剛組成物を生成する。

得られた生成物はセラミック粒子の表面上に均一に分 布した所望のモル比でZn0/8:0,またはZn0/10/8:0,を 育する乾燥セラミック粉末である。

セラミック別末の粒子をコーティングするための第2 の方法、すなわち表面加水分解は、セラミック粉末粒子 の表面で亜鉛なよびホウまアルキルまたはアルコキシド の先駆物質および場合により他の成分の先駆物質が(こ こでMはSi、Ge、AI、アルカリ土質全実またはその混合 物である)の選択的加水分解に基づくものである。無水 の成分の売駆物質が溶解する水に溶けない有機溶剤中に セラミック粉末を分散させる。セラミック粉末粒子の表 面は通常ヒドロキシル化され、従って成分の未堅物質の 加水分解がセラミック粒子の表面上で行われる。

セラミック粒子の表面が充分にヒドロキシル化されな い、すなわら表面上のヒドロキシル英の数が加えられた 成分の先駆物質の所要量を定量的に加水分解するのに十 分でない場合に、セラミック粒子は水で軻処理される。 粉末を育機溶剤中でスラリー化する前にこれを終了させ るために、成分の光堅物質の所望量を加水分解するよう に計算された水の量を拉子の表面上に均一層の形態で加 える。セラミック世子の表面上になける木の均一な分市 は、例えば水の所質量が粒子の表面に吸着されるまで乾 塩粒子を水西気雰囲気に導すことによって達成すること ができる。粒子の表面をあらかじめ次められた水の量で 均一にカバーするもう一つの方法は、混合機中でを負分 末を提辞し、徐々に水を加え、添加が終了したら水処理 した舒末を迅速に閉じ込めて水蓋角を防ぐことである。 制法として、粉末を混動化し、水玉気にさらすことによ って変換な子を水で処理することもできる。セラミック 分末位子の表面上に水の均一層の生成をもたらずいかな る方法も本発明の目的を連載するのに使用することがで £ 5.

一旦、セラミック分末が粒子を均一にコーティングで るのに充分なヒドロキシル基または水分を含有している

のが分かれば、これを水に不含である可吸溶剤中での成 分の光堅物質の溶液においてスラリー化させることがで きる。加水分解はヒドロキシル基または永分との無水の 光穏勿質の反応によって起こり、そしてヒドロキシル芸 または水分がセラミック粒子の表面上に存在し、大部分 の育政治剤中に存在しないので、成分の先足物質の分解 は粒子の表面上において行われる。充分な規能時間によ って成分の先駆物質を加水分解することが可能となり、 そして加水分解が終了したとき、セラミック粒子を有機 治列から譲通、遠心分離または頻繁によって分離し、治 朝で庇浄し、残留している加水分解の割生成物、例えば 低速点アルコールなよび水を除去する。つぎに對末を空 気または真空オーブン中で乾燥し、無処理をして先駆物 貫を分解し、そして粒子表面上にZnO/B:O;またはZnO/ 10/8:0:コーティングを形成させる。400~600℃の範囲 内の温度で1~2時間、装置された粒子を環境すること は随意である。

セラミック 粉末の位子をコーティングする 第3の方法、すなわち表面の 核形成は水中および 亜鉛とホウ素の水溶液中に分散させることに基づいており、そして場合によりほかの成分の 先駆物質を同様に、または連続的にのいずれかで、すなわち予定した 順序で 両面された 速度で、一定温度、すなわち 50~70 ℃の 匝囲内で、そして p 8 を 6.5~7.5の 範囲内で加えることによる。 液性 混界より下の方法での配合物中の同様な 完 配物質はこの 表面 核形成

シドは呼通な有機化合物である。粒子床は400~600℃の 範囲内の温度に加熱され、有機の先駆物質は分解し、反 恋して粒子上に軽利の表面コーティングを形成する。

本発明の工程から生ずるセラミック誘電体組成物は本質的に改良され、そして主としてホウ数亜鉛が粉末の重量で50%より少なく、1/2~5/1のZn0/8:0,のモル比を持つ量からなる境時用融利の均一なコーティングを各々が有するセラミック数化物の粒子からなるものである。さらに本発明は低温の環境温度において過密化したセラミック誘電体を形成させることを指向する。改良されたセラミック誘電体分末組成物は750℃から1150℃までのような低い温度で環境され、粒子の気積と組成物の低密化を運成することができる。

改良された電気的性能を示す持久性で良好に見精され た種種デバイスは改良されたセラミック粉末組成物、す なわち本発明の工程で作られた組成物は次の工程:

- (a) 境時用融削成分の完認物質をセラミック粉末と混合 し、これによって融料の完認物質が各々の位子上に均 ーなコーティングを形成し:そして
- (b) 乾燥し、そして場合により衰覆された粒子を授業し:
- (c) 結合剤ポリマーの溶液と運発性溶剤の溶液中のセラミック財来の複雑された粒子の分散液を場合によりセラミック財来の複雑されないセラミック粒子と混合してキャスティングは、テーブキャスティング組成物を

方法においても有用である。セラミック位子の表面上に 存在しうる亜鉛とホウ素および他の物質M (ここでMは Si、Ge、Al、アルカリ土型全異またその混合物であるこ とができる)のブレカーナーの皮形式を足虚するために 最適の明と温度が設定される。この方法に含まれる要素 は、光昭初甘のタイプ、重度、光昭初貫の参加速度:特 定的な表面限およびセラミック粒子の表面の性質:そし て水性スラリーの遺皮、温度およびpBである。この方点 は水に作用されない、例えば、ケイ数塩のようなセラミ ック基体粉末に長も行送である。列えば、チタン数パリ ウムのようなイオン性成分の溶解に敏感である基体の消 合には、これを使用することはできるが好ましくはない。 水で溶解するいかなる基体イオンもシステム内に残留し ていることは重要である。これを解決する1つの方法は 水性種の蒸発、例えばセラミック誘電体の反響な化学量 袋を保持する漢語または脊髄を選によって処理されたセ ラミック粒子を回収することである。400~600℃の範囲 内の温度で1~2時間の最終的な環境股階も随意であ ろ。

最後に、気相コーディング方法もまた満足すべき結果で使用することができる。この方法において、亜鉛とホウ素および場合によりほかの融削成分M(ここでM'de Si、Ge、Aik、アルカリ土類全質またはその混合物でありうる)の有機化合物は揮発化され、セラミック誘電体位子の湿熱来と接触するようにされる。アルカリまたはアルコニ

形成させ:

- (d) テープキャスティング組成物の薄層を可染性基体上におき、そしてキャスト層を加熱し、そこから揮発性の溶剤を除去してグリーンテープを形成させ:
- (e) 有機謀其中に分散させた事電性電篷材料の層を多数 のグリーンテープの各々の智に施用し:
- (f) 多数の電圧を限層したグリーンテーブを復層し、グリーンテーブと電圧材料の交互の層とした異成体を形成し;そして
- (g) 集成体を750~1150℃に加熱し、そこから有機媒体 と有機結合剤を除去し、そして運転性電極材料と誘電体を維持させる。

による多層成分の下流加工において使用されて二次加工 される。

展帯セラミックコンデンサーNLC'sを組立てるもう1つの方法は上述のコーティング方法のいずれかで作られた未規語の数項された誘電体粉末粒子を場合により数度されない粒子と混合し、運発性溶剤中で分数させることを包含する。米国特許4.640.905により詳細に記述されたように(この数示を愛考によりここに組み入れる)、スクリーンの対策を用いることによって、誘電体と全国層は急が取りませた。大の実施別は本発明を含むっている。誘電体と全国層は造むよび第2萬等署を含むなのに役立つものであるが本発明の範囲を限定するものであるが本発明の範囲を限定するものであるが本発明の範囲を限定するもので

はない。

78 SPI 1

本実長別は表面加水分解店によるホウ製更額で放置されたチタン数パリウム粉末組成物の製造店およびFLCにおける低い点式温度の誘電体セラミックとしてのその辞し、 名を説明するものである。

DEZ (Texas Alkyls, lac, 社から得られたトルニン中 での11.2%のジニチル亜鉛)とTE3(Aldrich Chezical Co. 社からほられたホウ放トリエチル、蛙縄番号、T5.930-7) のトルエン溶液はグローブポックス中のを興奮去雰囲気 においてDEZの17.017gを50slピーカーに存取し、トル エンで希訳し50=1の洛波を得、これをトルエンの400=1 を含む目盤付き18シリンダーに移した。ピーカーをト ルエンの50*1で3回(全部で150*1) すすぎ、これをシリ ングーに加えた。TEBの1.936gを50elビーカーに存取し、 トルエンに含かし容波の50*8を得、これをまたシリンダ ーに加えた。ピーカーをトルエンの50€2で3回(全部で 150*1)すすぎ、これをシリンダーに加えた。シリンダー 中の溶液の容積をトルエンで1000まとし、撹拌によって 充分に混合した後、溶液を半ガロンの狭い首の点に注ぎ 入れた。追加のトルエン100mlを加え、瓶を密閉し、浴 波が確かに均一になるように抵還した。つぎに溶波の 100=4を分析用に取り出した。

分析結果に基づいて、残留する溶液の1 ℓ が3.2/1の モル比を持つ2n0/8:0,の0.1%名目溶液に相当する1.58

間混転し、内容物を完全にスラリーにすることを確かめた。つぎにスラリー500 m f を 等しく3 つの200 m f 返心分離 低の間に分割し、Sorvall ceutrifugeを用い4000 c p a で 遠心分離し固体を分離した。上澄波を分析し、0.000 %の2 n $0 \ge 0.062$ % 3 n 0 の当量を含むことを見出した。生成物は0.996 の8 a / T i 比を有することが見出され、コーティングは2.9/1 の2 n 0 / 8 n 0 のモル生に相当する0.860 % $0 \ge 0.195$ % 0×0 $0 \ge 0.195$ % $0 \ge 0.195$ % 0×0 $0 \ge 0.195$ % 0×0 % %

つぎに被覆された粉末を400℃で2時間環境し、残留有機物を取出し、ついで復用のチタン酸パリウム調節剤、12.5%のジルコン酸鉛、4.26%のニオブ酸亜鉛パリウム、および0.14%の炭酸マンガンと配合し、50.0gの1パッチを製造した。

配合を000サイズミル中で結合剤ミックスの33.0。を用いて5時間、ボールミル分配で行った。結合剤ミックスはDu Pont 5200アクリル系結合剤23.3%(メチルエチルケトンIEK中樹脂の30%溶液)、可塑剤(フタル数プチルベンジル)2.0%、イソプロピルアルコール中ポリパル(Bercules, Inc. 社)溶液の1.5%、および1.1.1-トリクロロエタン溶料の68.2%からなっていた。余分の溶剤3.0。を加え、ついでグリーンテーブを形成するために関連のドクターブレード方法を用いポリプロピレンキャリヤー上に流域した。

変換されたときのテーブは25ミクロンの輝きであった。 それをキャリヤーから取り除き、切片にカットし、つい ϕ の ZnO \geq 0.42 ϕ の θ ϕ 0 ϕ 0 ϕ 2 ϕ 0 ϕ

この実施書に使用されたチタン製バリウムに日本の fuji Titaniuaから入手した。それは「jet ailled BPSTl lot 50994」と呼ばれた。電子類数関点は多分数の、ナ ブミクロンの不規則な粒子からなることを示していた。 Sedigraph性による平均の程度は0.72ミクロンであり、そ してBETによる表面領は24 m²/ccであった。Zetaポラ ンシアル選定法によるA/3世は0.993であり、成業含有量 は0.16%で、帯電点は4.2であった。

上述のチタン数パリウムの粉末の200。は113でで16時間を強された。つぎに市販の食品加工装置(連合)のRobot-coupe Wodel 2-2に移し、装置の運転と共に、水2=2が余々に加えられた。粉末を通じての水分分布の均一性を確かめるために、粉末の5個の少量の無作為のはおを取り、厚量し、ついで110でで16時間、真空オーブンで加熱して変温した。つぎに重量減少を測定し、試料の光として要した。平均の重量減少は0.54%であり、はいのグループ内の範囲は+0.14%であることが見出され、これは水分が粉末粒子の表面上に良好に分布していることを示した。つぎに加水された粉末を半ガロンの広口疫中に入れ、ドライボックス中に貯えられた。

前に製造されたDEZ/TE8の1 ℓ 溶液をチタン酸パリウムを含む液に注ぎ入れた。紙を密閉し、くるくると16時

で電極パターンを70%銀ー30%パラジウム金属(判えば、 Du Pont 4803D)の報雇コンデンサー電低ペーストを用い て、その上にスクリーン目刷した。強度を増すため、多 層を延認上および頂部上に8個の被覆層を育する5個の 能動誘電体層16電低)で復層した。つぎに積著品を倒体 のコンデンサーにカットした(Electrical Industries Association standard 1209の大きさ)。

つぎに新しい限用コンデンサーを徐々に750℃に知無し、有機結合剤を除去した。ついでそれらを1100℃は全に見精性成し、セラミックを破密なモノリシック構造に見精した。電気経過には終端ペースト(Du Pont 4506)でコンデンサーの電話をコーティングすること、おエージングした後、コンデンサーのは映の用意は至った。24時間エージングした後、コンデンサーのは映の用意は至った。の外であり、誘電損失率は1ポルトで創定して1.8%であり、それに高い致領は1ポルトで創定して1.8%であり、それは近近であった。コンデンサーの導き新面に21ミクロンの誘電体の厚さを有する各々の層を持つ非常に過速な及に関連であることが確認された。

実施列1に用いられたチタン数パリウムの代わりにチタン数船/タングステン数船マグネシウム粉末(PL802、 Du Pontから人手した市販誘電材料)を使用し、実施列1 の操作を続けて行った。生成物の粉末を分折し、4.27/1

宴覧男 2

の豆粕/ホウ虫の比においてホウ製豆粕3、2%のコーディングを有することがわかった。

実態列1に記述された操作を用い、被理された特定の100ヶを結合列ミックスの66ヶと配合してグリーンテープを作った。つぎに報酬コンデンナーを実施列1に記述したように作製した。これらそ350℃の温度で2.5時間完成した。それの後、コンデンナーは過率化し、そして2000に近い誘電車、3.3%の誘電損失率および10.000オーム・ファラッドの絶縁重抗を有していた。誘電体の連合は18ミクロンであった。

宴览列 3

本実施例で使用されたチタン設パリウムは0.994のA/8 比を有する実験用高純度のチタン設パリウムであった。 BET法による表面側は54°*/ccであり、lirotrac分析による平均の粒度は410ナノメーターであった。この粉末は実施例1におけるチタン数パリウムの代わりに使用されたが、行われた操作は同一であった。数度された粉末は分析され、そしてそのコーティングは2.42/1の亜鉛/ホウ素比を有するホウ数亜鉛の0.88%を含有していた。

つぎに被覆された粉末を400℃で2時間加熱し、残留の有機物を除去した。この軽く環境された粉末の41.63 部、ニオブ酸パリウム亜鉛の2.13部および炭酸マンガンの0.075部を一緒に配合し、テーブと積暑コンデンサーを実施到1に記述したように作製した。境結されたコンデンサーは関密化しており、約9.500~11.400の範囲の

表 1 表面加水分解によるホウ酸亜鉛コーティング

実施例	基体のタイプ	量(g)	水(g)	Zn0/8;0; _(%)	先駆物質(a) モル比
4	BaTiO,(b)	250	8. 11	4. 5	2. 5/1
5	SiO ₂ (c)	110	1. 1	1.0	3. 0/1
6	Si0,(c)	110	1. I	5. 0	3. 0/1
7	PL802(d)	650	9, 76	2. 5	2. 5/1

实施例 查 号	Zn0/8:0; (%)	コーティング <u>モル</u> 比	生成物回収量 (。)
4	3. 92	2.5/1	261
5	0. 94	2.8/1	48
6	3. 85	3.89/1	50. 1
7	1. 44	2. 9/1	608

- (a) トルエン中の先駆物質溶液。
- (b) 実施例1で使用されたのと同じ原料。
- (c) オルトケイ数テトラエチル(TEOS)の加水分解で製造されたSiO:数小球。均一な直径、450~475ナノメーターの倒密な小球。延集容額=2.9%
- (d) Du Pont社のPL802はチタン設計とタングステン設計 マグネシウムの混合物である。

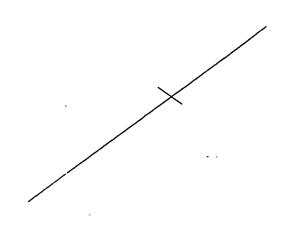
実恋男 8

本実施例は、放性限界より下で配合することによるホ ク数亜鉛で装置されたチタン数パリクムの製造法を配達 している。

4.036%のB₁0₁の当費を含む四ホウ酸アンモニウム (ATB)の溶液を、?flatze Bauer社によって供給された 講案事、1.5%の講覧選手なよび20.000ポーム・ファラッドより大きい地域は抵抗を育していた。コンデンサーの原き新王の群会発圧は各々の署が23ミクロンの誘電体の深さを有する地画では一な利理の構造を持つことを確認した。

支连男 4~7

これらの実施列の生成物はすべてホウ放亜船のコーティングのための表面加水分解法によって作られた。 従って行われた操作は実施列目に記述されたものであった。 使用された基体、基体の表面加水分解を建成するために加えられた水量、先駆物質トルエン溶液の組成物および 数限された組成物は表1に示される。



(NB₄)₂8₄0₇,48₂0の449を校イオン水の500m&中に容解し、14.5%水数化アンモニウムでpH9.8に調節し、そして最終容積を投イオン水で600m&とすることで製造した。

7.555%のZn0の当量を含む函数亜鉛(ZNO)の溶液を、J.
T. Baker社によって供給されたは薬板のZn(NO₃)₁.6R₁O
の170.79を投イオン水の500=4中に溶解し、最終容積を 投イオン水で600=4に薄壁することで製造した。

実施例3に使用されたチタン酸パリウムの粉末を真空オープン中で110℃で2時間加無し、水分除去による重量減少を測定した。3個の試料が粉末の201.3gで無水のチタン酸パリウムの200gを含有するような0.6587%の平均の重量減少を示した。

受入れたチタン酸パリウムの201.3。を市販の食品加工装置に仕込んだ。装置のブレードを1725 rp m で運転し、和に作製したATB溶液の11 m 2 を食品加工装置のボウルに Wasterflex(R)タービンポンプを用いて6 m 2/分の速度で送入した。つぎに和に作製した2 NO溶液の20.2 m 2 を同じ型のポンプを用いて同じ供給速度で加えた。加えている間に少量の3 図のは料(I)を取出し、真空オーブン中で110でにおいて16時間を繰し、2n0としての至鉛、およびB101としてのホウ素を分析した。混合物のpBをアンモニア水溶液を加えて3.5 に関節し、粉末が変換しているように見え、自由流動化するまで加工装置のボウルを望までパージし、ブレードを1725 rp m で速味して運転してませい。再び3 個の少量のは料(I)を取出し、転換し、以和のよ

うに分析した。

扮家を食品加工装置ボウルから取り出し、真正オープ ン中で110℃において16時間を乗した。3個の少量の試 料(皿)を分析のために取出した。食品加工装置のポウル を校イオン水の250・1ずつで洗浄した。合した点項を選 心分離に付し、若干の遺体を除去し、上澄度の試料(1/2) を分析した。

チタン数パリウム粉末201.3gの3つの最后は上述し たようにホク数亜鉛で装置されていた。A、BSよびC として認定された中間生成物および最終生成物として得 られた各々の場合における3個の試料の平均量に基づい た分析結果を表2に示す。

表 2 分析结果

	A		1	3		;
	% B, O,	% Zn0	% 3 . O .	% Zn0	% 3 <u>: 0</u>	% Zn 0
ī	0.205	0.665	0.197	0.725	0.170	0.765
α	0.210	0.652	0.197	0.630	0.200	0.723
ш	0.210	0.645	0.200	0.665	0.190	0.705
	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	
Zn0/8;	0.					

2.63/1 3.17/1 11 中

(a) これらのは料に対する2回の平均。

ZnOと8,0,のほんのわずかの底熱量が洗浄上澄波に見

出されたが、これは事実上全ての融料成分がチタン酸パ リウム上に残留していることを示す。3個の気料、A、

B,0,モル比に相当する2,105%のZnOと0,825%の3,0,を 含有するコーティングを有していた。

宴 無 例 10

本発明は表面技形成法によってチタン酸パリウムにホ ウ設亜鉛を装置する製造法を記述している。

0.333%のB:0;と1.167%のZn0の当量をそれぞれ含む ATBとZNOの溶液を実施例8に記述したように作製した。

脱イオンの250 m!と一緒に、実施列1で使用されたチ タン酸パリウムの100gを撹拌機、自動p8コントローラ ーおよび加熱マントルを異えた2500*4丸底フラスコに仕 込んだ。世控されたスラリーを60℃に加熱し、そして3月 を希硝酸またはアンモニアを用いて7.0に舞頭した。AT3 容被の100×4を計量型ポンプを用いて1.8×4/分でポンプ 送入した。少量の試料を取り出し、8:0:としてのホウ素 について分析した。つぎにATBの浴波67.7alとZNO浴波の 67 7mlを同一の斜層ポンプを用いて同時に1.0ml/aiaで ポンプ送入した。添加が終了したとき復辞されたスラリ ーは68を7、0に維持しながら60℃で1時間提辞しながら 馬成された。ついでスラリーを窒温まで冷却させた。

スラリーをSorvall進心分離機に移し、固体を4000rps で分離した。pHを7.0に耳頭した投イオンの100*/中で再 スラリー化することによって固体を3回洗浄し、そして 再進心分離に付し、固体を分離した。最初の進心分離の 上澄波と洗浄波の上澄波を分析した。

園体を其空オープン中で118℃において15時間を楽し、

B および C は合一にされ、一味に混合されて、37/1の Za O /3:0,のモル辻に相当する0.671%の2a0と9.200%3:0, を含有するコーティングを持つ生成物を得た。

混合された生成物の気料は実施費しに記述されたよう に復居コンデンサーを作製するのに使用された。組成物 を1100℃で概念なモノリシック構造に容易に発症した。 それから形成されたコンデンサーが使れた電気的特性を **すすることが自出された。**

実施男 9

本実施男は液性限界より下で混合することによって三 としてチタン数針とタングステン設計でグネシウムから なる誘電体であるDu Poat PL802にホウ製亜鉛を装置す る製造法を記述している。

5.84%のB101と20.75%のZn0の当量をそれぞれ含む ATBとZNO浴波を実施到8に記述したように作製した。

実施例6に使用されたような市販の食品加工装置中の Du Pont PL802分末の500gに実施男名に記述されたよう にATB溶液の81.5×1を6×1/分の速度で加えた。これに 続いて同じ供給速度で2×0溶液の60×1を加えた。pilはア ンモニア水溶液を加えて8.5に翼節した。気料を工程の 各段階で取り出し、実施列6におけるように分析した。 生成物を登录下に、そして最後に真空オーブン中で110 てにおいて16時間乾燥した。

分析値は事実上全ての触剤成分がPL802粉末上に残留 していることを示した。最終の生成物は2.18/1のZaO/

そして分折した。

実施例1に記述したように、この生成物の試料を使用 し積磨コンデンサーを作製した。組成物に1100℃で過ぎ なモノリシックの構造に容易に挽詰された。コンデンサ ーはすぐれた電気的特性を示した。

電子 装度用の機能セラミック構造を作製するための会 良されたセラミック装置体組成物なよびかから組成物の 環路性の向上のための方法にかかり、ホク数至数をベースとする環路用軽料を組成物全般にわたって自一に分布 するように改良することで低温の環境選擇におけるこの ような組成物の環路性を向上させたものである。

			7.7391/00297		

IPC	51: CC-8 35/46				

:		** * * *			
1	* 1., **				
!					
LS	; 501/134,135,136,137,3	38,139,154			
<u> </u>	Service con the sec-				
- 000					
1	US. A. 4.845.062 (SURM) 04 2 See column 3, lines 20-37.	hily 1989	. 1.2.615		
Y	US. A. 4,879,251 (BURN) 07 November 1989 -1,2,6-15 See example 1.				
^	US. A. 4,640,905 (EURN) 03 February 1987 See column 4, line 64 thru column 5, line 5.				
i 1			i		
1 1			:		
i I					
i i			!		
!!			•		
l i			•		
			1		
i i			1		
l i			!		
!!			1		
1			:		
			1		
f í			1		
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			<u>:</u>		
* Some	* Senset compared of four programmes of the prog				
T pro-month of the control of the co					
N. Marine and the first of the					
Soldings to before account actions to transport of beings and, Self-Self-Self-Self-Self-Self-Self-Self-					
TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY					
from units said anterior and a fall principles and a fall principles of the form of the principles of the form of the principles of the form of the fall of the fa					
IV. CERTIFICATION					
	PRIL 1991	0 3 MAY 1991	Secret Franci		
	Designing Authority	Server or Augustine Officer			
		D 2	22		
ISAUS CITIO					
en Cirkelin anne des de mas					

第1頁の続き

Slnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

H 01 B 3/00

H 9059-5G

⑫発 明 者 パーン, イーアン

アメリカ合衆国デラウエア州 19707. ホッケシン、ピア ソンドライブ 9